최종업데이트일 2023.05.29

GST 지적 재산권 관리현황

_																												
변호	권리	상태	출원국	출원일	출원번호	등록일	등록번호	발명의 명칭	권리콘숙기간	고안자	업체명	비용(기안일자 기준)													비교			
Dix.	254	84										내용	시합일사 (지급기안일 기류)	관남료	대리인 수수료	기타 (반남분 중)	함계 (VAT 포 항)	내용	시합교사 (지급기안일 기름)	간남로	대리인 수수료	합계 (VAT 포 항)	48	시합일사 (지급기안일 기름)	관남료	대리인 수수료	함계 (VAT 포 항)	MT.
19	목허	등록	4	2005-12-21	2005-0126721	2007-05-11	10-0719225	반도체 제조 공정 용 모두주점 시스	2025-12-21	송경조	유니스특허	연자료(18년자)	2024-03-11	₩ 814,000	₩ 30,000	w -	W 847,000											
47	목허	등록	국외(얼본)	2010-04-16	2010-529836	2012-03-23	4956672	반도체 제조 장비 이 모두 조점 시	2029-03-23	조롱한 문항우 최 해석 이상프 미광	유니스특허	연자료(13년자)	2024-01-24	₩ 1,001,385	₩ 50,000	w -	W 1,056,385											
121	목허	등록	4	2017-05-15	10-2017-0059766	2019-03-13	10-1959868	열전소자모들의 연구화기	1900-01-00	안세훈, 김병호, 김성화	명분(명본)	연자료(6연차)	2024-02-21	₩ 123,200	₩ 30,000		₩ 156,200											
122	목허	등록	4	2017-05-15	10-2017-0059767	2019-03-13	10-1959874	온도제이모듈의 문호받지시스템	1900-01-00	안세훈, 김병호, 김성화	명분(명본)	연자료(6연차)	2024-02-21	₩ 109,200	₩ 30,000		W 142,200											
124	특허	등록	흕	2017-11-29	2017-228684	2019-06-28	6546253	반도체 제조설비 이 고도하 모도제	1900-01-00	김중배 양승진 허 재선 전지원 김제	명본	연자료(4년자)	2024-01-23	W 298,349	₩ 50,000	₩ 39,078	W 314,271	연차료(6년차)	2024-05-22	₩ 257,938	₩ 50,000	W 312,938						
126	특허	등록	대만	2017-10-16	10-61353173	2019-03-01	1652756	반도체 제조설비 이 고도하 모도제	1900-01-00	김종배 양송진 허 재선 취지원 김제	명본	연자료(6년자)	2024-01-17	₩ 444,600	₩ 50,000	w -	₩ 499,600											
177	목하	출원대기	국내					반도재 제조 설비 용 수분 혼입 방 지 모두 제에 작		최현석,문수민,김 병조,한삼권,재동 주	다면목하	신규 출원요청 비용 지물	2023-12-26	w 255,500	w 1,500,000	w .	W 1,905,500											
	1	1																										
178	목적	출원	0	1900-01-00	0	1900-01-00	0	0	1900-01-00	0	0						w -					w -						